【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成25年1月10日(2013.1.10)

【公開番号】特開2011-130864(P2011-130864A)
【公開日】平成23年7月7日(2011.7.7)
【年通号数】公開・登録公報2011-027
【出願番号】特願2009-291644(P2009-291644)
【国際特許分類】
Ａ６１Ｂ　5/055　(2006.01)
Ｇ０１Ｒ　33/28　(2006.01)
【ＦＩ】
Ａ６１Ｂ　5/05　３２０
Ｇ０１Ｎ　24/02　Ｙ

【手続補正書】
【提出日】平成24年11月15日(2012.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
被検体を収容する空間に均一な静磁場を発生させる静磁場発生手段と、前記被検体へ照射する高周波磁場を発生する高周波コイルと、前記空間に収容された被検体と対向する面に、凸部もしくは凹部を備えたカバーと、を有して成ることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
【請求項２】
前記凸部の脇となる位置の少なくともいずれか一方に照明が配置されていることを特徴とする請求項１記載の磁気共鳴イメージング装置。
【請求項３】
前記凸部に、前記高周波コイルを構成する要素コイルの少なくとも一部が収められていることを特徴とする請求項１記載の磁気共鳴イメージング装置。